

令和2年度 かき処理・加工施設監視結果

	施設数	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年 間		
		設定監視 計画件数 (a)	監視実 施件数 (b)	監視実 施率(%) (b/a)	設定監視 計画件数 (c)	監視実 施件数 (d)	監視実 施率(%) (d/c)	設定監視 計画件数 (e)	監視実 施件数 (f)	監視実 施率(%) (f/e)	設定監視 計画件数 (g)	監視実 施件数 (h)	監視実 施率(%) (h/g)	設定監視 計画件数 (h)=(a+c+e+g)	監視実 施件数 (i)=(b+d+f+h)	監視実 施率(%) (i/h)
かき処理場	77	7	5	71%	64	76	119%	79	63	80%	42	14	33%	192	158	82%
かき入札場	3	0	0	—	0	0	—	3	1	33%	1	2	200%	4	3	75%
かき袋詰め加工	41	7	6	86%	19	57	300%	55	64	116%	40	27	68%	121	154	127%
合 計	121	14	11	79%	83	133	160%	137	128	93%	83	43	52%	317	315	99%